



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

- Uff.I -

Prot.AOODGOS n.93
Roma, 7 gennaio 2014

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Sovrintendenti Scolastici delle
Province Autonome di Bolzano e
Trento

Al Sovrintendente agli studi della
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado

OGGETTO: [Protocollo d'Intesa MIUR-SIFET](#) - Concorso per gli istituti di istruzione
secondaria a.s.2013/2014

La SIFET – Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia e il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), in collaborazione con questa Direzione Generale, organizzano, anche per il corrente anno scolastico, un concorso per il migliore lavoro di ricerca in campo pluridisciplinare, destinato agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, nel cui corso di studi sia previsto l'insegnamento della Topografia e della Fotogrammetria.

L'iniziativa è compresa tra le attività progettate in attuazione del [Protocollo d'Intesa](#) stipulato, in data 21 ottobre 2008, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e la SIFET.

Le informazioni relative alle modalità di partecipazione sono reperibili nel bando che si trasmette in allegato, ovvero direttamente presso il sito internet della SIFET <http://www.sifet.org>

Per ulteriori chiarimenti possono essere contattati i seguenti recapiti:

Prof. Paolo Aminti, e-mail: paolo.aminti@gmail.com; Prof. Luca Vittuari, e-mail luca.vittuari@unibo.it; Prof. Antonio Scinicariello, e-mail: antonio.scinicariello@istruzione.it

Si pregano le SS.LL. di dare diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche interessate del territorio di competenza.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo